

入札公告

次のとおり一般競争入札に付します。

平成29年12月7日

公益財団法人高輝度光科学研究センター

理事長 土肥 義治 (公印省略)

件名	オフラインレーザー蛍光圧力測定システム	
数量	1式	
契約担当者	研究支援部 財務課 佐久間 明美 電話 0791-58-0939	
仕様書等交付場所	中央管理棟 1階 財務課受付	
仕様書等交付期間	平成29年12月7日 より 平成29年12月21日 まで	
入札説明会	なし	
入札保証金	入札の一般的事項に関する説明書による	
入札場所及び日時	中央管理棟 1階 財務課受付	平成29年12月7日 より
入札書受領期限	平成29年12月25日 午後3時まで	
開札場所及び日時	SPring-8 中央管理棟	平成30年1月10日 午後2時
納期・工期	平成30年3月16日	
納入場所	SPring-8 構内 指定場所	
契約条項及び契約条項を示す場所	原則、公益財団法人高輝度光科学研究センターが定める契約条項による 仕様書等交付場所と同じ	
備考	詳細については、入札説明書による	
入札説明書及び仕様書のファイル	http://www.iasri.jp/content/files/spec_files/0448-1.pdf	

・入札説明書・仕様書等のファイルのダウンロードご希望の場合は、必ず上記契約担当者までお問合せください。その際、会社名等を確認させていただいた上で、入札説明書・仕様書を開くパスワードをお知らせいたします。

・ダウンロードした入札資料は、当該入札に参加する目的以外に使用することを禁じます。また、入札資料を入手後、入札参加を辞退される場合は、入札説明書の中の入札辞退届を提出願います。(FAX可)